JP58108045 A PHOTOMAGNETIC RECORDER FUJI XEROX CO LTD

Abstract:

PURPOSE: To make the magnetization inversion with low laser power in the writing stage of information possible by so forming the thin film of a photomagnetic recording medium that the magnetic field for the purpose of magnetization inversion can be applied therefrom from a ferromagnetic thin film. CONSTITUTION: A photomagnetic recorder is formed of a ferromagnetic thin film 2 such as a Co-Cr sulfide film laminated on a substrate 1 such as glass, a heat insulating nonmagnetic thin film 3 such as SiO₂ film formed on the film 2, and a photomagnetic recording media 4 such as a Gd-

Fe-Co alloy film formed on the film 3, and is irradiated thereon with a laser beam 5 for recording and reproducing. The medium 4 may be a thin film of amorphous alloys of rare earth-transition metals such as Tb-Fe, Gd-Co and may be a vapor-depositd film of Mn-Bi. The thickness thereof is usually about 100W1,000□, and is sufficient if there is the min. thickness at which signals can be detected by a magnetic Kerr effect.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

Inventor(s):

NISHÍMURA NOBUO SHIBATA YASUO SUMIYA KAZUHIKO

Application No. 56205297 JP56205297 JP, Filed 19811221, A1 Published 19830628

Original IPC(1-7): G11B01110 G11C01306

Patents Citing This One (8):

- EP0217096 A2 19870408 International Business Machines Corporation Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- → EP0217096 B1 19921202 International Business Machines Corporation Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
- ➡ EP0227480 A2 19870701 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0227480 B1 19920819 SONY CORPORATION Magneto-optical recording
- → EP0298137 A1 19890111 KERDIX, INC. Recording material and method for recording data on this recording material
- → EP0298137 B1 19930630 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

 Method for recording data on recording material and such a recording material
- → US4955007 A 19900904 Sony Corporation
 Thermomagnetic recording method applying power modulated laser on a magnetically coupled double layer structure of perpendicular anisotropy film

→ US5237548 A 19930817 Hoechst Aktiengesellschaft Magneto-optic recording structure and method

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58-108045

⑤Int. Cl.³G 11 B 11/10G 11 C 13/06

識別記号

庁内整理番号 7426—5D 7343—5B 砂公開 昭和58年(1983)6月28日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈光磁気記録装置

20特

願 昭56-205297

②出 願 昭56(1981)12月21日

⑫発 明 者 西村伸郎

海老名市本郷2274富士ゼロツク

ス株式会社海老名工場内

⑫発 明 者 柴田恭夫

海老名市本郷2274富士ゼロツク ス株式会社海老名工場内

⑫発 明 者 住谷和彦

海老名市本郷2274富士ゼロツク ス株式会社海老名工場内

⑪出 願 人 富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂3丁目3番5号

四代 理 人 弁理士 平木道人 外1名

明 叙 書

1.発明の名称

光磁気配無装置

2.特許請求の範囲

(1) 基权上に費用された改益性存実と、放強条件 存実上に形成された光磁気配条媒体存実とから構 成され、放光磁気配象媒体存実は、放強磁性移度 から、磁化反転のための磁界を付与されることを 特徴とする光磁気配象装置。

(2) 基板上に接層された強酸性溶膜と、酸強酸性 溶膜上に形成された断熱性非磁性溶膜と、酸断熱 性非磁性溶膜上に形成された光磁気配像媒体溶膜 とから構成され、酸光磁気配像媒体溶膜は、酸強 磁性溶膜から、磁化反転のための磁界を付与され ることを特徴とする光磁気配像装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は、独単性体あるいはフエリ磁性体から

なる記録媒体にレーザーピームを照射し、磁化反 転を窓起させることによつて情報の記録を行ない、 また該記録媒体にレーザーピームを照射し、その 反射あるいは透過に伴なり、磁化方向による偏光 状態変化を検出して情報を再生する、いわゆる光 磁気記録技術に使用する光磁気記録装置に関する。

光磁気配条体体としては、たとえば、希土類と 選移金属との合金からなるアモルファス垂直 磁化 膜媒体を用いるものが公知である。

また、代表的な光磁気配録再生装置としては、 回転する円板状の配象媒体に、レーザーピームを 照射するものが知られている。

この装置は、配録時には、配録情報に従つて変調されたレーザービームを用いて、媒体の磁化状態を制御し、再生時には、速続ビームを用いて配像媒体を照射するものである。更に必要をらば、レーザービームには、フォーカス制御と、特に再生時に必要なトラック制御が加えられる。

前述のような光磁気配象再生装置において、配 銀時に用いられる光(例えば、レーザー)ピーム の強度は、加熱された記録媒体が磁化反転の可能 な温度域に、確実に到達するように、十分に強い ことが要求される。

いま、代表的に、2000Å厚みの Gd-Oo合金 膜に、2月三径のレーザーピームを10月秒間照射 して加熱した場合、磁化反転が可能となる磁化反 転温度(120℃)まで、温度上昇させるのに必 要なレーザー出力は50m 単程度であつた。

良く知られているように、光磁気配像にかける、 光照射による加熱域の数化反転は、その周辺部の 非加熱域からの磁界によつて行なわれるのが普通 である。一般に、磁性層の厚みが小さくなるにつ れて、磁性層のもつ磁化は小さくなる。 したがつ て、加熱域へ及ぼす非加熱域からの周辺磁界も小 さくなる。

すなわち、磁性層の厚みが余りに小さいと、加 熱域に加わる磁界も小さくなり、加熱域の磁化反 転が生じなくなる。そして、前述の2000Åと いう厚みは、Gd-Go合金膜において、加熱域が、 その周辺部からの磁界によつて磁化反転されるの

要とすることは光磁気配象技術の実用化を阻む大 きな原因の一つとなつていた。

もちろん、大出力レーデーを用いなくても、配 無時の走査適度を低くすれば、前例と同等の無エ ネルデーを付与することができ、配録自体は可能 である。しかし、この場合は、配録速度が遅くな るという欠点があつた。あるいは、何らかの外部 避界印加手段一たとえば、代表的には、空心コイ ルが必要となり、装置が大がかりとなる欠点があ つた。

本発明は、上述した従来の光磁気配像媒体の欠点に備みてなされたものであり、その目的とするところは、情報書き込み時に低いレーザーパワーで磁化反転が可能な光磁気配像装置を提供することにある。

本発明の他の目的とするところは、配条時に付与する熱エネルギーを減少させることによつて、 情報配象速度を高くすることのできる光義気配象 装置を、提供することにある。

本発明のさらに、他の目的とするところは、外

化必要を径度量小の値である。

また、レーザー光によるスポット加熱により、 磁性層をキュリー温度又は補償温度まで上昇させ ようとする場合、磁性層のミクロな特性の不均一 ヤレーザー光の焦点ずれなどにより、レーザー服 射部すなわち、加熱域の到速温度には違いが生じ る。

とのため、磁性層の厚みが小さくて、非加熱域からの周辺磁界が小さい時には、レーザー照射部が冷却する過程で、磁化反転を起こすに必要を反転磁場が、周辺の非加熱域から供給され得ない場合が生じてきて好ましくない。

従つて、磁性酸の膜厚がうすい時には、均一かつ確実な配象を得るために、外部磁界印加手段が必要となつてくるという欠点を有していた。

しかし、再生時、するわち肢配録媒体にレーザービームを照射して、その反射に伴なう磁化方向による偏光状態の変化を検出する過程では、1mmのレーザー出力でも十分でもつた。

とのように、書き込み時に大出力レーザーを必

部磁界印加手段を必要としない光磁気配像装置を 提供することにある。

以下に、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

本発明による、光磁気配録装置は、第1図にその断面図を示すように、ガラスなどの基板1上に 教育された強磁性薄膜2(例えば、50-0r磁化膜)と、試強磁性薄膜2上に形成された断熱性非磁性薄膜3(例えば、610k 膜)と、試非磁性薄膜3上に形成された光磁気配録媒体4(例えば、Gd-Fe-Oo合金膜)とから構成される。なお、5は配録再生用のレーザービームである。

前記光磁気記録媒体4は、代表的にTD-Fe, Gd-Go等の希土類-運移金属アモルフアス合金存 膜であつても良いし、Mn-B1蒸着膜であつても良い。また、膜光磁気記録媒体4は、磁気カー効果 によつて信号を検出できる最小の厚み(通常は 10GÅ~100GÅ)があれば充分であり、代 表的には数百Åで良い。

前記強磁性存膜2は、光磁気配縁媒体4と同一

特開昭58-108045 (3)

材料で構成されていても良いし、異なつていても 良い。もつとも、 Oo-Or垂直磁化膜のように、飽 和磁化の値が比較的大きな材料であつた方が、光 磁気記録媒体 4 に与える磁場が強くなるために、 留ましい。

また、前配強磁性存棄2の厚みが厚いほど、磁化が強くなるので、富ましいが、厚さ1点型程度の存棄であれば充分である。もちろん、放強磁性移
異2は、あらかじめ、一方向あるいは二方向に飽
和磁化されているととが肝要である。

第2圏に、強磁性薄膜2を二方向に磁化した本 発明の他の実施例を示す。同図において、第1圏 と同一の符号は同一部分を示している。

次に、第1回の光磁気配保装置を用いた、光磁 気配像過程を述べる。

まず、1.5 mm経程度に集束され、かつ情報に従って変調を受けたレーザービーム5が、第1図に示すように、光磁気配器媒体4上に照射される。 その結果、該光磁気配器媒体4が加熱され、その加熱域はキューリー点あるいは補償温度に達する。

4のうち、レーザーピーム5を照射されて加熱された部分(加熱域)の磁化は、図示のように反転 して上向きになる。

再生時には、記録時よりも出力パワーを、減少させたレーザーピームが、記録時と同等、あるいはそれ以上のピーム径に集束されて、光磁気 記録 単体 4 上に照射される。なお、このとき、レーザービームは直線個光されている。

光磁気配条媒体4は、金属光沢を有しているので、入射光は反射される。とのとき、直線偏光は、磁気カー効果により、その磁化状態に応じて偏光 面の磁製作用を受ける。

それ故に、との反射光を検光子に入射させると とにより、光磁気配量媒体4の磁化状態ーすなわ ち、配像情報に応じた光の強弱信号に変換される。

なか、磁気カー効果が確認できる最小の光磁気 記録媒体の鎮厚は、材料によつて異なるが、前述 のように、かかむね100Å~1000Å程度で ある。

次に、本発明者らが実施した光磁気配録装置 に

この場合、キューリー点あるいは補償協定に達した光磁気配録媒体4から強磁性導膜2への熱の 伝導は、断熱的性質を有する非磁性薄膜3により 妨げられる。それ故に、前配配録媒体4のみの局 所加熱が達成される。

また、光磁気配録媒体4の内部にかいても、従 来のように厚い配録媒体を使用する場合と比較して、加熱時間が短額化されるので、配録媒体の平 面内での熱の伝達・放散が少なくなる。

とのために、本発明では、記録のために必要な レーザーパワーが小さくて済むようになるばかり でなく、加熱領域の径が小さくなり、ピット密 度 が向上するという望ましい結果がもたらされるこ とになる。

光磁気配録媒体4の加熱域は、冷却する過程に おいて、外部磁場の方向に従って再び磁化される。 とのための外部磁場は、本発明においては、基板 1上に積層された強磁性移膜2によって与えられる。

すなわち、第1図の場合には、光磁気配録媒体

ついて、さらに詳細に、具体的数値例などを説明 する。本発明者らが実施した光磁気配録媒体装置 は第1図に示したものと同じ構成である。

まず、ガラス基体1の上面に、Co-Cr垂直磁化 度2をスパッタリングにより1点mの厚みで形成し た。その上に、断熱的性質を有する非磁性薄膜と して、810度3を同じくスパッタリングにより 1000~の厚みで形成した。

さらにその上に、光磁気配象媒体としてGd Fe-0。合金膜 4 を 5 0 0 Åの厚みで、スパッタリングにより形成した。また、この実験では、さらにとの上に、第1 図では図示を省略しているが、第2 の B10。膜を、 Gd - Fe - Oo合金膜 4 の酸化防止用として形成した。

なか、との場合、00-0 m額直磁化膜2の抗磁力 EO を2000エルステッド程度以上の値に選び、 外来維音や外部磁場などにより、その磁化が弱め られることのないように配慮することが必要である。

全ての存譲2~4を形成した後、外部からの連

特開昭58-108045 (4)

当た磁界によつて、00-01番直磁化膜2は上向を に、また 0 d-1 ● - 0 o 合金膜4は下向をに、それ ぞれ一方向に磁化した。

このような磁化は、例えば、CO-OT磁化膜2の 抗磁力をGE-Fe-Co合金膜4のそれよりも大き くしてかき、CO-OT磁化膜2を比較的強い外部磁 界で上向をK磁化し、その後に、その抗磁力より も小さい外部磁界でGE-Fe-Co合金膜とCO-OT 磁化膜とを下向きK磁化することによつて達成される。

また、との実験例では光磁気記録媒体4を形成 した様化、その下の強磁性存譲2と共に2層の磁 化をかこなつたが、あらかじめ磁化された膜をラ ミネート等の技術により貼合せる事も可能である。

00-07垂直磁化膜2は、組成比によつてその類和磁化Meが決まる。たとえば、25 f Cr - 75 f 00 の組成のものでは、400 emu / coが得られている。との値は、他の垂直磁化膜よりも大きく、本発明にかける光磁気配発媒体として使用されるのには遅ましいものである。

- (1) 意識での抗殺力Eoは 1 5 0 0 エルステッド以上であること。(空気中では比透機率が 1 であり、ガウスとエルステッドは同じ数値であらわされるから)
- (2) 抗磁力Boの重度依存性が大きいこと。
- (3) 補債温度は、塩温より20~30℃高いこと。
 レーザービーム5によつて、100℃~200℃
 にまで加熱された、44-Fe-Co合金膜4の抗磁力量では、非常に小さくなる。このために、00-Cr 無直磁化膜2よりの磁界によつて、加熱前の磁化の向き(下向き)にかかわらず上向きに磁化され、冷却後も、そのまま保持される。

すなわち、との実験例の場合、GQ-Fe-Co合金膜は、全ての個所にかいて、情報の書き込み前に、実職にかいて、1500~2000エルステッドの一様外部磁界によって、下向きに磁化されていたが、レーザーピーム5によって加熱された個域だけは、上向きに磁化反転が起とって、光磁気配量が退成された。

第4回は、本発明による光磁気配象装置の、さ

また、00~0r極直磁化膜2は、垂直方向に飽和 磁化しているために、その反磁界(場)係数一す なわち磁極の形状により発生する反映磁界一は、 最大値4 * (約12.56)であると考えられる。 それ故に、垂直方向での印加磁界(日)一保有磁 界強度(I)曲線は、第2図のようにあらわされる。

第1図において、 GdーFe-Go 合金膜 4 の付近 に加わる Oo-Or膜 2 の磁界による磁束密度は、磁 束密度 Bと保有磁界強度 I との間に

B = 4 * I

たる関係があるところから、00-01種 直 磁化膜 2 の上面から 510 膜 3 の上面までに破束の減衰が 全くたいと仮定すると、第2図より、4××1.5×10² すなわち 1 5 0 0 ガウス程度であると推定される。

以上のことから、GdーFe-Go合金膜4の磁気 的性質としてはつぎのような条件が必要なことが わかる。

らに他の実施例を示す断面図である。図にかいて、 第1図かよび第2図と同一の符号は同一または同 等部分をあらわしている。2 A は強磁性導験とし ての7-F ≥ 2 O g 層である。

第4図の装置の製造工程はつぎのとおりである。

- (2) その上に、断熱的性質を有する非磁性薄膜としての 810。膜 3 を、同じくスパッタリング により、1000Åの厚みで形成する。
- (3) さらにその上に、光磁気配像媒体としての GdーFe-Go合金膜4を、500点の厚みでス パッタリングにより形成する。
- (4) 望ましくは、さらにこの上に、図示していない SiO₃ 膜を、 G4-Pe-Co合金膜 4 の酸化防 止用として形成する。

第1,2図との対比からも明らかなように、 C の実施例が前述の実施例と異なる点は、 Gd--Fo--Go 合金膜4への配象磁界を与えるために、 Co--Or番

特開昭58-108045 (6)

直離化膜2の代りに、γーFegOs膜24を用いている点である。

 $\gamma - F e_1 O_2$ 膜 $2 \triangle$ は面内磁化膜であるので、光磁気配象媒体 4 に配象磁界を生じさせるためには、 $\gamma - F e_2 O_2$ 膜 $2 \triangle$ は、第4 図に示したように、その面内磁化が反転されていることが必要である。 すなわち、この $\gamma - F e_2 O_2$ 度 $2 \triangle$ の磁化反転部での γ 、上向をあるいは下向をの外部磁界が $G d - F e_2 O_3$ を γ を γ に与えられる。

『ーア・G 膜 2 A の面内磁化は、第 4 図のよう に成譲した後に実行してもよく、また予め面内磁 化を推とした存譲を接着してもよい。いずれの場合でも、その結果生ずる外部磁界が、G 4 ー F ● - C o 合金膜 4 の抗磁力を超えることがないようにする ことが必要であることは明らかであろう。

本発明者らの実験にかいては、磁気ヘッドによって、放長 2 mmのパルス放によって前述の磁化反転を行なったところ、良い結果が得られた。第1の実施例にかけると同様に、あらかじめ、G 4 mm の 合金膜 4 は、全面で下向きに、一様磁化され

ーで光磁気配像媒体の磁化反転を生じさせること が可能となり、あるいは情報配像速度を速くする ことが可能となる。

又、本発明の構成によれば、書き込み時のレー ザー出力は10mm程度のもので良く、断熱層の 効果が確認された。なか、前記断熱層は、場合に よつては省略することもできる。

4.配置の簡単な説明

第1回かよび第2回はそれぞれ本発明による実施例を示す新面図、第3回は本発明による光磁気配量媒体のB-I自動を示す図、第4回は本発明によるさらに他の実施例を示す斯面図である。

*1 …ガラス基体、2 …強磁性薄膜、3 …断熱性 非磁性薄膜、4 …光磁気配量媒体、5 …レーデ ーピーム

代理人 弁理士 平 木 道 人 外1名

ており、レーザーピーム5で加熱された領域のみが、磁化反転された。

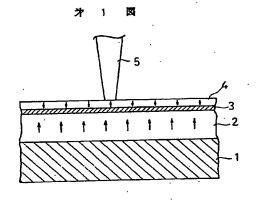
ことで注目すべきことは、第4図の実施例では、 7-Fenの膜2A内の磁化のが振とが振とかぶつ かる磁化反転部でのみ、Gd-Fe-Oo合金膜4が 上向きに磁化されることである。

したがつて、前述のように、強磁性複模(FーFe_aO_a) 2 Åを、放長 2 mmのパルス波で低化反転させた場合には、光磁気配象媒体(Gd→Fe→Oo) 4 の磁化反転領域は、強磁性薄膜 2 Å の磁化反 転方向に沿つて 4 mmの間解で存在することになる。

すなわち、記録周期は、7 - № e₂0₂ 腹 2 A の 磁 化反転の波長によつて、あらかじめ決められてし まうことになる。

なお、この場合、7 - Fe, Co 膜 2 A および 0 d - Fe-Co 合金膜 4 の磁気的性質である抗磁力Bcや 飽和磁化などは第1の実施例の場合と同じであっ て良い。

以上述べたところから明らかなように、本発明 によれば、情報書き込み時に、低いレーザーパワ



1 1 1 1 1 1 2

才 2 🕱

特開昭58-108045 (6)・

